PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-198820

(43) Date of publication of application: 02.09.1987

(51)Int.Cl.

G02B 26/10

(21)Application number: 61-039216

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI KOKI CO LTD

(22)Date of filing:

26.02.1986

(72)Inventor: SATO KAZUO

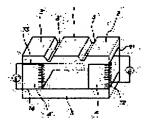
ARIMOTO AKIRA

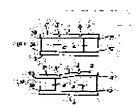
(54) OPTICAL DEFLECTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To speed up response and to reduce driving electric power by forming a mirror surface substrate and a support part in one structure, providing elastic hinge parts between the both, and using piezoelectric elements as a driving means for the rotary motion of a mirror surface.

CONSTITUTION: Metallic electrodes 71 and 72, and 73 and 74 are provided on the top and reverse surfaces of the piezoelectric elements 4 and 4' and connected to different voltage sources 6 and 6' to extend and contract. The mirror surface 1 is put in rotary motion as a result of the up/down parallel movement of support parts 2 and 2' caused by the extension and contraction of the piezoelectric elements, but the elastic hinge parts 3 and 3' absorb being deformation as shown by (b), so the mirror surface 1 is never strained. When the mirror surface is rotated from a state (a) to the state (b), the length of the piezoelectric element 4 is only extended by δ while the length of the other element 4' is shortened by δ , so that the mirror surface 1 is rotated by an angle θ without moving up nor down. In this case, $\theta(\text{rad})=3\delta/I$, where λ is the distance between the hinges 3 and 3'.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Family list

1 family member for: JP62198820

Derived from 1 application

EC:

OPTICAL DEFLECTOR

Inventor: SATO KAZUO; ARIMOTO AKIRA

Applicant: HITACHI LTD; HITACHI KOKI KK IPC: G02B26/10; G02B26/10; (IPC1-7):

Back to JP62198820

G02B26/10

Publication info: JP62198820 A - 1987-09-02

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 198820

(5) Int Cl. 4 G 02 B 26/10 識別記号 104 庁内整理番号 7348-2H ❸公開 昭和62年(1987)9月2日

.11

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 光偏向器

②特 願 昭61-39216

20出 願 昭61(1986)2月26日

の発 明 者 佐 藤 一 雄 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

⑦発 明 者 有 本 昭 国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

①出 顋 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 ①出 顋 人 日立工機株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番2号

②代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 朝 割

発明の名称 光偏向器

特許請求の範囲

- 1. 光を反射する部材を空間に保持する郊性ヒン ジ構造にし、圧電体を前記弾性ヒンジ構造の一 額に接合してなることをを特徴とする光偏向器。
- 2. 前記弾性ヒンジ標遊がSi単結晶によって構成されることを特徴とする特許額求の範囲第1 項記載の光偏向器。
- 3. 前記光偏向器において、Si単結品の一部に 電子回路を設けることを特徴とする特許語求の 範囲第2項記載の光偏向器。
- 4. 前記光偏向器において、光変関機能を有する 膜を光の反射面上に形成してなることを特徴と する特許語求の範囲第1項または第2項または 第3項記載の光偏向器。

発明の詳細な説明

(商業上の利用分野)

本発明は、光東を高精度に偏向する機能を持つ 光偏向器に関する。

〔従来の技術〕

従来、光偏向級には、電磁力を利用したガルバノミラーがひろく用いられている。このような技術を示すものとして、例えば、「岩波線座、搭建工学11。別定論【第132頁および第133頁」がある。この方式は、大きな偏向角をとることができるという利点がある反面、鏡の回転系の構造の剛性が低いので、外部の援助の影響を受ける場合に大きくいるがあった。低声を超いたので、例えば、偏向角の相合低に対するレスポれ、例えば、偏向角の相合低に対するレスポれ、の遅れをはじめとして、偏向機能の低下を招いていた。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は、前記の従来技術のガルバノミラーの 低期性構造に起因する偏向機能の制度低下を本質 的に解決するための全く新しい手段を提供するも のである。解決すべき技術課題は、具体的には次 の2点である。(1)反射類を支持する構造に高 い期性を付与し、耐振性の向上ならびに大面積類 の応答の高速化を図る。(2)一定の偏向角に類面を保持するには、ガルバノミラーのような電磁方式では、大電流を必要とするが、この駆動電力の低減を図る。

〔問題点を解決するための手段〕

類面1は、その2辺を発性ヒンジによつて支持されるので、トーションバーで厳画を支持するガルバノミラーに比して、はるかに高い剛性を有する。 厳面の回転運動は、一対の圧電素子4 および4′の仲稲の変位によつて駆動される。圧電体に変形を与えるのに必要な電力はわずかであり、特に変形を保持する場合にはほとんど電流が流れないので、電磁駆動方式に比して大きな利点がある。

2 δ / Δ の関係がある。

(実施例)

以下に本発明を実施例により詳細に説明する。 第1 図は、本発明の基本的な実施例の一つであり、 弾性ヒンジで支えられた鏡面本体と、一対の圧能 素子とから成つている。以下にその製造方法を述 べる。

類面の素材は、厚さ1mmのSi単結品であり、 表面は結晶学的に(100)面に一致している。 弾性ヒンジ3および3′は、本実施例においては 工ツチングによって形成する。Siの最も5iの とのでは、これを酸化して、全のにこってが にを形成する。その後、フォトリンの気面を2 膜を形成する。そのが5mmの正方形の気面の布ないので はに、ヒンジ部分に相当するを状が見いないである。これを対ける。これを対ける。これを対ける。これを対けるではないが 一ンを、SiO2 膜面に降口させ水が、メケケ でエンチング特性があるよの日水水が、メケケ がよって、切りに、サケケが、カンが は、サケケッのでは、カーには、水がでは、外性ヒンジ部の は、外性ヒンジ部の の原さは100 は、外性ヒンジ部の の原さは100 に、、外性ヒンジ部の の原さは100 の原さは、外性ヒンジ部の の原さは100 の原さは、外性ヒンジ部の の原さは100 の原さは、外性ヒンジ部の の原さは、外性ヒンジの (作用)

第1図の構成の光偏向器の各部の作用を、第2 図を併用して更に詳しく説明する。

第2図(a)の状態から(b)の状態に鏡面を回転するには、圧電素子4の長さを δ だけ伸ばし、一方、4、の長さを δ だけ縮めればよい。この結果、鏡面1は第2図の上下方向に移動することなく、角度 δ だけ回転する。ヒンジ3, 3、間の距離を δ とすれば、 δ と δ (rad)の間には δ =

た。その後、Siの表面に、反射膜としてAgを 蒸着すれば鏡面本体が完成する。

圧電素子は、ジルコン・チタン酸鉛を主成分とする積層材で、所面寸法は 5 mm × 5 mm、厚さは約20 mm である。 報子の上下端面に電圧を加えると、厚みの変化は 0・1 5 μm / V の割合で生じる。

網製のペース5の上に圧性深子および類面本体を順次接着すれば、第1回の構造が得られる。本実施例の偏向器では、ヒンジの阻隔が約 Gmaあるので、単位印加電圧当りの角度変化は、5・0×10⁻⁸rad/Vという特性が得られる。

本実施例においては、貸面本体をSiで構成したが、例えば金属等の他の材料でも同様の偏向器ができることは自明である。しかし、特にSi啡結品を素材に選ぶことにより、以下のような大きい効果が得られる。

(1) Siは、比重が翻の約29%であり、一方、 その弾性定数は鋼の80%程度あるので、鉄而 本体を高階性で、しかも軽量な構造にすること ができる。この結果、反射鏡の勘きに一層高い

特開昭62-198820(3)

応答性が得られる。

(2) Siの競団本体の一部に電子国路を作り込むことができるので、例えば、第3図のように、反射気の裏面に信号処理国路8を作り込んで、傾向器の入力信号の処理や、圧電素子駆動信号の演算等を行わせることができる。この結果、傾向器と電子国路が一体になつて、システムの超小型化が実現する。

更に上記の実施例を発展させた例を、第4図に示す。この実施例では、反射競上に偏光機能あるいは避光機能を電気的に制御できる光変調膜11を形成し、この膜の機能を隣接する制御国路12によつて制御している。例えば、被品膜による選光機能を反射鏡の偏向機能と組み合せることにより、光束の走査とスイッチングが同時に可能にな

第5回は、圧電潔子4,4′の伸縮を拡大する 変位拡大機構を具備した、本発明の実施例の一つ を示すものである。鏡面1は弾性ヒンジ部33, 33′、変位拡大機構を兼ねた鏡面支持部22,

更に、外部からの扱動による統面の扱動の発生 も極めて小さくなる。

(2) 圧能体で駆動されるので、電磁力を応用する 方式に比して、電力消費量が傾めて少なく、熱 の発生による周囲の温度上昇が少ない。この結 果、偏向器を含むシステム全体の熱変形が低減 し、光学系の性能が向上する。

図面の簡単な説明

第1回は本発明の基本的な一実施例を示す概観 図、第2回は第1回の構成の偏向器の動作原理を 示す正面図、第3回は本発明の第2の実施例を示 す概観図、第4回は本発明の第3の実施例を示す 概観図、第5回は本発明の第4の実施例の動作原 理を示す正面図である。

1 … 競面、2,2′ … 競面支持部、3,3′ … 那 性ヒンジ部、4,4′ … 圧 世 滑子、5 … ベース、、 6,6′ … 世 圧 源、71~74 … 世 極、8 … 電子 回路、9 … 配 線パッド、10 … 配 線、11 … 光 変 関膜、12 … 初 御 回路、13 … 配 線、14, 14′ … 固 定部、15,15′ … 支 柱、16,

22′、さらに郊性ヒンジ部44,44′、固定部14,14′を介して、支柱15,15′の上に固定されている。圧電業子4,4′の上下方向への動きはヒンジ16,16′を介して変位拡大機構に伝えられる。この機構は、支点を44,4′、レバー22,22′、入力点を16,16′、出力点を33とするレバー機構であり、圧電素子の小さい変位を拡大して、鏡面1に大きな回転を加えることを可能にする。

なお、以上に述べた実施例では、何れも弾性と ンジ構造と一体となる部材の表面を反射面として 用いたが、この部材面1の上に他の材料からなる 反射鏡等を貼り付けても、同様の効果が得られる のは含うまでもない。

〔発明の効果〕

以上に述べた請実施例に共通な効果は、以下のとおりである。

(1) 郊性ヒンジで一体構造とした競面本体は、高い支持剛性をもつので、特に質量の大きい大面 ・ 秋の顔面を高速で駆動するさいの応答性に優れ、

1 6' …ヒンジ、2 2 , 2 2' 数面支持部、3 3 , 3 3' , 4 4 , 4 4' … 弾性ヒンジ部。

代理人 弁理士 小川原列

特開昭62-198820(4)

